

<<公差配合与技术测量>>

图书基本信息

书名：<<公差配合与技术测量>>

13位ISBN编号：9787111406228

10位ISBN编号：7111406222

出版时间：2013-1

出版时间：机械工业出版社

作者：徐茂功

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公差配合与技术测量>>

### 内容概要

徐茂功主编的《公差配合与技术测量(第4版高等职业教育机电类规划教材)》第4版是按照教育部普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并按《教育部关于以就业为导向 深化高等职业教育改革的若干意见》的精神,以及教学改革的需要和新国家标准内容的更新而修订编写的教材。

本书共分十二章,由公差配合与技术测量两部分组成。

内容主要包括极限与配合、几何公差、表面缺陷与表面粗糙度、螺纹公差与滚动螺旋副公差、键与花键的公差配合、圆柱齿轮传动的公差及测量、尺寸链等,全书均采用最新国家标准。

《公差配合与技术测量(第4版高等职业教育机电类规划教材)》不仅可供高等职业院校机电专业师生使用,也可作为高等院校机械类专业的教材,并可供机械制造业工程技术人员、计量检测人员及机加工操作者使用。

<<公差配合与技术测量>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>